РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



(19) **RU** (11)

20

2 828 331⁽¹³⁾ C1

(51) ΜΠΚ *H01M 4/13* (2010.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК **H01M 4/13** (2024.01)

(21)(22) Заявка: 2023130308, 22.11.2023

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 22.11.2023

Дата регистрации: **09**.10.2024

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 22.11.2023

(45) Опубликовано: 09.10.2024 Бюл. № 28

Адрес для переписки:

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, УрФУ, Центр интеллектуальной собственности, Маркс Т.В.

(72) Автор(ы):

Леонова Анастасия Максимовна (RU), Леонова Наталия Максимовна (RU), Павленко Ольга Борисовна (RU), Парасотченко Юлия Александровна (RU), Суздальцев Андрей Викторович (RU), Зайков Юрий Павлович (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (RU)

N

 ∞

ယ

ယ

(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске: Xie H., Zhao H., Liao J., Yin H., Bard A.J. Electrochemically controllable coating of a functional silicon film on carbon materials // Electrochimica Acta, 2018, Vol. 269, p. 610-616. RU 161876 U1, 10.05.2016. RU 2759843 C1, 18.11.2021. CN 113948677 A, 18.01.2022. US 2015364754 A1, 17.12.2015.

(54) Способ изготовления литий-ионного источника тока с анодом на основе кремния

(57) Реферат:

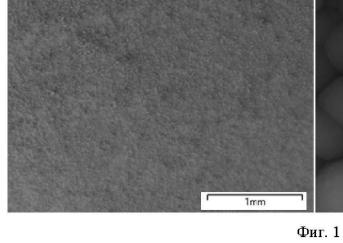
Изобретение относится к распределенной энергетике, в частности к портативным устройствам накопления электрической энергии улучшенными энергетическими характеристиками. Способ изготовления литийионного источника тока с анодом на основе кремния включает электроосаждение сплошной пленки кремния из расплавленного электролита на графитовый токоподвод и использование полученной композиции в качестве анода с токоподводом в элементарной ячейке литийионного источника тока, при этом

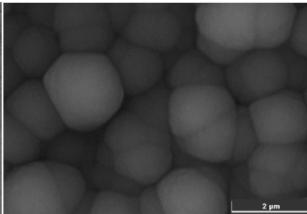
электроосаждение сплошной пленки кремния толщиной от 1 до 8 мкм на графитовый токоподвод осуществляют из хлориднофторидного расплавленного электролита LiCl-KCl-CsCl-K₂SiF₆ при температуре не выше 650°С. Технический результат заключается в снижении затрат на производство анодного материала литий-ионного источника тока, расширении диапазона допустимых материалов токоподвода к аноду, уменьшении кислорода в составе анода литий-ионного источника тока и повышении его удельной емкости. 2 ил.

ς C

2828331

 $\mathbf{\alpha}$





<u>ဂ</u>

က ∞ 8 ∞ ~

က

(19) **RU** (11)

2 828 331⁽¹³⁾ C1

(51) Int. Cl. *H01M 4/13* (2010.01)

FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(52) CPC **H01M 4/13 (2024.01)**

(21)(22) Application: 2023130308, 22.11.2023

(24) Effective date for property rights:

22.11.2023

Registration date: 09.10.2024

Priority:

(22) Date of filing: 22.11.2023

(45) Date of publication: 09.10.2024 Bull. № 28

Mail address:

620002, g. Ekaterinburg, ul. Mira, 19, UrFU, Tsentr intellektualnoj sobstvennosti, Marks T.V.

(72) Inventor(s):

Leonova Anastasiia Maksimovna (RU), Leonova Nataliia Maksimovna (RU), Pavlenko Olga Borisovna (RU), Parasotchenko Iuliia Aleksandrovna (RU), Suzdaltsev Andrei Viktorovich (RU), g. Ekaterinburg, pos. Sovkhoznyi, ul. Razlivnaia, 50, kv. 149 (RU)

(73) Proprietor(s):

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin (RU) ∞

N

 ∞

ယ

ယ

(54) METHOD OF MAKING LITHIUM-ION CURRENT SOURCE WITH ANODE BASED ON SILICON

(57) Abstract:

FIELD: distributed power engineering.

SUBSTANCE: invention relates to portable electric energy storage devices with improved energy characteristics. Method of making a lithium-ion current source with an anode based on silicon involves electrodeposition of a solid film of silicon from a molten electrolyte on a graphite current lead and use of obtained composition as anode with current lead in unit cell of lithium-ion current source, note here that electrodeposition of 1–8 mcm thick silicon film on

graphite current lead is performed from molten chloride-fluoride electrolyte LiCl-KCl-CsCl-K₂SiF₆ at temperature not higher than 650 °C.

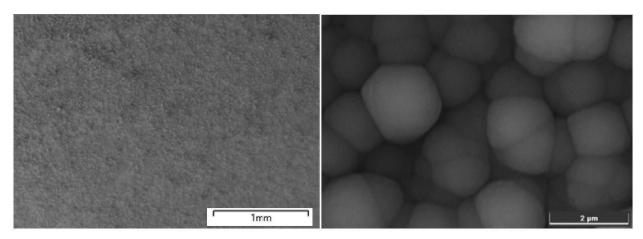
EFFECT: reduction of costs for production of anode material of lithium-ion current source, expansion of range of permissible materials of current lead to anode, reduction of oxygen in composition of anode of lithium-ion current source and increase of its specific capacity.

1 cl, 2 dwg

ပ

2828331

⊃



Фиг. 1

Стр.: 4

Изобретение относится к распределенной энергетике, в частности, к портативным устройствам накопления электрической энергии с улучшенными энергетическими характеристиками.

В настоящее время все больше внимания уделяется разработке накопителей энергии с улучшенными эксплуатационными характеристиками и повышенной удельной плотностью энергии. Такие накопители широко востребованы в энергетике для нивелирования суточных спадов энергопотребления, электротранспорте, беспилотных аппаратах, оборонной и авиакосмической промышленности. Благодаря наименьшему радиусу и наибольшей подвижности лития в ряду щелочных и щелочноземельных металлов одними из самых перспективных накопителей энергии по-прежнему остаются литий-ионные вторичные источники тока. Однако, несмотря на все преимущества литий-ионных источников тока, поиск новых электролитов, электродных и конструкционных материалов с улучшенными характеристиками не просто продолжается, а становится все более активным. Это обусловлено, в том числе, теоретическими представлениями. Ярким примером является тот факт, что теоретическая удельная емкость используемых в настоящее время графитовых анодов (372 мАч/г) более чем на порядок меньше емкости кремниевых анодов (4200 мАч/г).

В источниках патентной, научно-технической и научно-популярной информации показано достижение экспериментальной удельной емкости кремниевых анодов величиной от 400 до 3900 мАч/г при количестве циклирований от 5 до 3000. Такой разброс вызван различиями в: морфологии и чистоте используемого кремния; способе синтеза кремния; конструкциях и конструкционных материалах экспериментальных образцов; методиках изготовления и испытания экспериментальных образцов.

Из общих наблюдений о работе кремниевых анодов в составе литий-ионных источников тока можно отметить достоверно повышенную удельную емкость, а также нестабильность этой емкости при многократном циклировании вследствие объемного расширения кремния и постепенного нарушения электрического контакта в объеме анода и между анодом и токоподводом. Повышению стабильности способствует использование в качестве анода смесей кремния с электропроводящей добавкой (например, графит), субмикронного и нано-размерного кремния и композиционных материалов на его основе, а также тонких микронных и субмикронных пленок кремния.

Известен литий-ионный источник тока с анодом на основе кремния, в котором в качестве анода элементарной ячейки используют анодную массу, содержащую 60-80 мас.% волокон кремния диаметром 100-300 нм с удельной поверхностью 30-135 м²/г, 15-25 мас.% электропроводной добавки и 5-15 мас.% связующего [1]. Указанные волокна кремния при этом получают электролитическим восстановлением кремния из расплава смеси галогенидов щелочных металлов. Показано повышение разрядной удельной емкости литий-ионного источника тока с указанным анодом до величины от 400 до 2200 мАч/г в зависимости от тока заряда. Недостатками известного устройства являются относительная сложность изготовления, поскольку требуется предварительное получение волокон кремния с конкретными характеристиками, затем изготовление анодной массы на основе полученных волокон, при этом высокая удельная поверхность кремния приведет к неизбежному его окислению даже в условиях высокочистой атмосферы инертного газа.

Известен литий-ионный источник тока с анодом на основе кремния, в котором в качестве анода элементарной ячейки используют нанокомпозитный анод, представленный листами кремния толщиной от 3 до 20 мкм, при этом между листами кремния размещают наночастицы кремния размером 50-300 нм или углеродные

нанотрубки [2]. Заявляется, что в таком исполнении анод исключает образование дендритов лития, не подвержен объемному расширению, расслаиванию или растрескиванию, при этом обладает разрядной удельной емкостью 3500 мАч/г. Недостатками известного источника тока являются сложность и высокая стоимость парофазного синтеза кремниевых листов указанного размера, необходимость дополнительного синтеза кремниевых наночастиц или углеродных трубок, а также сложность изготовления многослойного анода в целом. Все это приводит к высокой стоимости конечного источника тока.

Аналогичными недостатками характеризуется литий-ионный источник тока с анодом на основе кремния, в котором в качестве анода элементарной ячейки используют многослойную композицию из графитовых и силиценовых слоев, причем силиценовые листы разделены зазором с размером 0,24-0,75 нм [3]. На текущий момент в принципе отсутствует возможность изготовления подобных источников тока в серийном производстве.

Наиболее близким к заявляемому по описанию является литий-ионный источник тока с анодом на основе кремния, в котором в качестве анода элементарной ячейки используют сплошную пленку кремния толщиной 4 ± 0.3 мкм, электроосажденную из расплава $CaCl_2$ -CaO- SiO_2 на графитовый токоподвод при температуре $850^{\circ}C$ [4].

Согласно приведенным измерениям, разрядная емкость такого литий-ионного источника тока после 40 циклов литирования/делитирования током 450 мА/г (или около 0.25С) составила 800 мАч/г при Кулоновской эффективности разряда 100%. Преимуществами известного литий-ионного источника тока с анодом на основе кремния является относительно высокая разрядная емкость, относительно простое и недорогое изготовление анода без необходимости использования электропроводящей добавки и прочих связующих. Однако использование кислородсодержащего расплава приведет к неизбежному внедрению кислорода в состав электроосажденного кремния и изготовленного на его основе анода. Более того, использование кислородсодержащего расплава не позволит осадить кремний на ряд материалов, потенциальных в качестве токоподвода анода в литий-ионном источнике тока. Это может приводить к присутствию неизвестного количества кислорода в литий-ионном источнике тока, повышенному электросопротивлению анода и необходимости затрачивания зарядного тока на побочные процессы.

Технической проблемой, на решение которой направлено изобретение, является разработка литий-ионного источника тока с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Технический результат заключается в снижении затрат на производство анодного материала литий-ионного источника тока, расширении диапазона допустимых материалов токоподвода к аноду, уменьшении кислорода в составе анода литий-ионного источника тока и повышении его удельной емкости.

40

Для решения проблемы предлагается способ изготовления литий-ионного источника тока с анодом на основе кремния, который, как и прототип, включает электроосаждение сплошной пленки кремния из расплавленного электролита на графитовый токоподвод и использование полученной композиции в качестве анода с токоподводом в элементарной ячейке литий-ионного источника тока. В отличие от прототипа электроосаждение сплошной пленки кремния толщиной от 1 до 8 мкм на графитовый токоподвод осуществляют из хлоридно-фторидного расплавленного электролита LiCl-KCl-CsCl- K_2 SiF $_6$ при температуре не выше 650°C. Аналогичным образом в аноде заявленного литий-ионного источника не используют электропроводящие добавки и

связующее. При этом, в качестве токоподвода для электроосаждения на него сплошной пленки кремния, являющейся анодом литий-ионного источника тока, могут выступать как углеродные материалы, так и материалы из металлов и сплавов.

Сущность изобретения заключается в следующем. В заявленном литий-ионном источнике тока в качестве катода, электролита, сепараторов и корпуса используют известные и наиболее широко применяемые материалы. При этом в качестве анода используют пленки кремния толщиной от 1 до 8 мкм, которые электролитически осаждают из расплавленных электролитов LiCl-KCl-CsCl-K2SiF6 при температуре не выше 650°С непосредственно на токоподвод анода литий-ионного источника тока. Использование пленок, электроосажденных из электролитов без кислородсодержащих примесей, позволяет снизить содержание кислорода в аноде и в литий-ионном источнике тока, а благодаря пониженной температуре электроосаждения обеспечивается снижение затрат на производство пленок при увеличении скорости их электроосаждения. Также ввиду отсутствия кислородсодержащих примесей в электролитах указанного состава может быть существенно расширен диапазон материалов токоподвода кремниевого анода. В частности, помимо графитовых материалов для электроосаждения пленок кремния могут использоваться токоподводы из металлов и сплавов.

В ходе заряда и разряда заявленного источника тока до потенциала восстановления металлического лития в аноде протекают обратимые реакции типа:

$$Si + xLi^{+} + xe \rightleftarrows Li_{x}Si$$

 $Li_{x}Si + yLi^{+} + ye \rightleftarrows Li_{(x+y)}Si$

20

обеспечивающие теоретическую емкость анода до 4200 мАг/ч.

Изобретение иллюстрируется Фигурами, где на Фигуре 1 приведены микрофотографии типичной пленки кремния, полученной на стеклоуглеродном токоподводе, а на Фигуре 2 - зарядная и разрядная характеристики анода заявленного литий-источника тока при первом формировочном цикле с токовой нагрузкой 0.1С.

Для экспериментального подтверждения были изготовлены анодные полуэлементы литий-ионных источников тока, в которых анодом выступали пленки кремния толщиной от 1 до 8 мкм, электроосажденные на стеклоуглеродные и графитовые токоподводы необходимых размеров из расплавленных электролитов LiCl-KCl-CsCl- K_2 SiF₆ разного состава при температуре от 550 до 650°C. После электроосаждения и извлечения из расплавленного электролита стеклоуглеродные токоподводы с осажденной пленкой кремния многократно промывали в дистиллированной воде после чего обрабатывали в растворе HF и сушили в вакуумном сушильном шкафу при температуре 120°C в течение 12 часов. Сборку полуэлемента литий-ионного источника тока проводили в герметичном перчаточном боксе (АО «Спектроскопические системы») с атмосферой аргона и контролируемым содержанием примесей (O_2 , O_2 , O_3 , O_4 , O_5 , O_6 , O

До проведения экспериментов по литированию анализировали морфологию, и определяли элементный состав и толщину полученных образцов пленок кремния. Для этого использовали сканирующий электронный микроскоп Tescan Vega 4 (Tescan, Чешская республика) с детектором Xplore 30 EDS (Оксфорд, Великобритания) и установку ионного травления Linda SEMPrep2 (Linda Technoorg, Венгрия).

Заряд и разряд экспериментальных образцов анодных полуэлементов литий-ионных источников тока проводили постоянным током с использованием потенциостата Zive-SP5 (WonATech, Ceyл, Республика Корея) и потенциостата-гальваностата P-20X8 (Electrochemical Instruments, Россия). При оценке удельной емкости использовали максимальную толщину полученных пленок кремния, поэтому полученные в расчетах значения являются заниженными.

Микрофотографии типичной пленки кремния, полученной на углеродных материалах (стеклоуглерод, графит) при электролизе расплавленных электролитов LiCl-KCl-CsCl- K_2 SiF $_6$ с температурой от 550 до 650°C, приведены на Фиг. 1. Из микрофотографий следует, что электроосажденная пленка является сплошной и представлена равномерно распределенными по поверхности токоподвода сферическими зародышами диаметром от 1 до 3 мкм. При изучении поперечного среза токоподвода с пленкой было отмечено, что толщина пленки составляет от 1 до 8 мкм.

На Фиг. 2 приведены зависимости изменения зарядной и разрядной емкости образца анода из кремниевой пленки на стеклоуглеродном токоподводе в составе анодного полуэлемента литий-ионного источника тока в ходе первого цикла заряда-разряда постоянным током 0,1С. При заряде потенциал анода плавно менялся с 0,6 до 0,05 В (заданное конечное значение), а при разряде, соответственно от 0,05 до 0,9 В. При этом, в ходе разряда в области потенциалов положительнее 0,6-0,7 В начались колебания потенциала, а затем потенциал анода резко сместился в область значений положительнее 1,5 В. Вероятнее всего, такое поведение может быть вызвано повышением сопротивления анода. Несмотря на это, оценочное значение разрядной емкости составило более 25000 мАч/г, что в разы превышает теоретическое значение. Причины этого завышения могут быть обусловлены литированием стеклоуглеродного токоподвода, обратимым формированием межфазного слоя, а также восстановление ионов лития до соответствующего металла. В ходе 14 циклов током С/2 разрядная емкость снизилась с 3795 до 314 мАч/г, а при циклировании током С/5 к пятому циклу емкость составила 7484 мАч/г при Кулоновской эффективности 99,6-99,8 %. Это указывает на возможность эксплуатации литий-ионного источника тока даже при высоких скоростях заряда.

Полученные результаты указывают на работоспособность анодного поуэлемента заявленного литий-ионного источника тока при улучшенных характеристиках и требуют дальнейшего изучения. В частности, заявленный литий-ионный источник тока с анодом на основе кремния может быть изготовлен с использованием токоподвода для кремниевого анода из металлов и сплавов. Для подтверждения этого при электролизе расплавленных электролитов LiCl-KCl-CsCl- K_2 SiF $_6$ с температурой от 550 до 650°C были получены осадки кремния на таких подложках как молибден, вольфрам, никель, серебро, медь, алюминий, силициды никеля и меди.

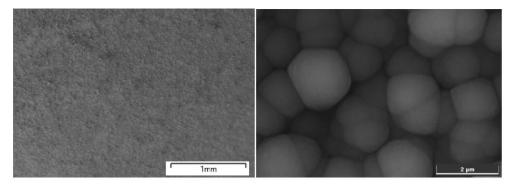
Источники

- 1. Цивадзе А.Ю., Андреев В.Н., Кулова Т.Л., Скундин А.М., Грызлов Д.Ю., Зайков Ю.П., Исаков А.В., Халимуллина Ю.Р. Литий-ионный аккумулятор // RU161876U1, приоритет 09.12.2015, опубликована 10.05.2016.
 - 2. Egerton E.J., Paideia LLC, Howard J.F., Rowatt J.D., Altobellis R.M. Silicene nanocomposite anode for lithium ion battery // US14545573, приоритет 21.05.2015, опубликован 17.12.2015.
- 3. Галашев А.Е., Рахманова О.Р., Иваничкина К.А., Суздальцев А.В., Зайков Ю.П. Элементарная ячейка литий-ионного аккумулятора и аккумулятор на ее основе // RU2759843, приоритет от 22.05.2020. Опубликован: 18.11.2021.
 - 4. Xie H., Zhao H., Liao J., Yin H., Bard A.J. Electrochemically controllable coating of a functional silicon film on carbon materials // Electrochimica Acta, 2018, Vol. 269, p. 610-616.

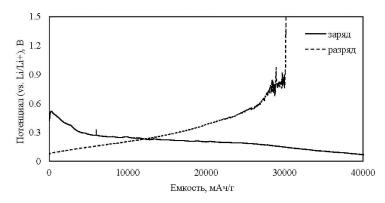
RU 2828331C1

(57) Формула изобретения

Способ изготовления литий-ионного источника тока с анодом на основе кремния, включающий электроосаждение сплошной пленки кремния из расплавленного электролита на графитовый токоподвод и использование полученной композиции в качестве анода с токоподводом в элементарной ячейке литий-ионного источника тока, отличающийся тем, что электроосаждение сплошной пленки кремния толщиной от 1 до 8 мкм на графитовый токоподвод осуществляют из хлоридно-фторидного расплавленного электролита LiCl-KCl-CsCl-K₂SiF₆ при температуре не выше 650°C.



Фиг. 1



Фиг. 2